## 介质和半导体高频加热



作者: (苏) 涅图什尔, A.B.等著; 萧人译

出版社:北京:国防工业出版社

出版日期: 1965.11

总页数: 409

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10251009.html) 查找全本阅读方式

介质和半导体高频加热 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10251009.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10251009.html

书名:介质和半导体高频加热